DIN ISO 10110-7:2009-06 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 7: Oberflächenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2008)

Inhalt

Seite

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 6

3 Begriffe 6

4 Angabe von Zeichnungen 8
4.1 Allgemeines 8
4.2 Flächen-Methode (beeinträchtigte Fläche) für optische Elemente und Baugruppen 8
4.2.1 Oberflächenunvollkommenheiten 8
4.2.2 Unvollkommenheiten mit einer kleineren Stufenzahl 10
4.2.3 Häufungen von Oberflächenunvollkommenheiten 10
4.2.4 Prüfverfahren 11
4.3 Angabeort 11